(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-302207

(43)公開日 平成11年(1999)11月2日

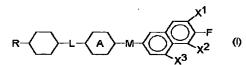
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FΙ					
C 0 7 C 25/22		C 0 7 C	25/22				
25/24	•		25/24				
C 0 9 K 19/32		C 0 9 K	19/32				
G 0 2 F 1/13	5 0 0	G 0 2 F	1/13	500)		
		審査請求	大請才	え 請求項の数 9	OL	(全 15 頁)	
(21)出願番号 特願平1	10-112147	(71) 出願人 000002886					
			大日本	インキ化学工業	株式会社	Ė	
(22)出顧日 平成10年	年(1998) 4月22日		東京都	隊板橋区坂下3丁	目35番58	3号	
		(72)発明者	竹原	貞夫			
			千葉県	佐倉市春路2-	23-16		
		(72)発明者	大澤 大澤	政志			
	İ		埼玉県	埼玉県北足立郡伊奈町大字小針内宿1879番			
			地				
		(72)発明者	化根岸	真			
			東京都	3大田区多摩川1	-22-12	2	
	†	(72)発明者	1 小川	真治			
			埼玉県	大宮市堀崎町11	22 – 2 –	304	
		(74)代理人	、 弁理士	高橋 勝利			
	·				掲	終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 6-フルオロナフタレン誘導体である新規液晶性化合物とそれを含有する液晶組成物

(57)【要約】

【解決手段】 一般式 (I)

【化1】



 $(R: C数1\sim12$ のアルキル、アルコキシルアルキル等、環A:トランス-1, 4-シクロヘキシレン等、L及びM: 単結合、 $-CH_1CH_1-$ 、 $X^1\sim X^3:$ H又はF)の液晶性化合物及びそれを含有する液晶組成物及びその製造方法。

【効果】 この化合物は、熱・光・水等に対して化学的に安定、他の液晶材料との相溶性も良好である。しかも、ネマチック温度範囲が広く、しきい値電圧が低く低駆動電圧が可能、電圧保持率が高くアクティブマトリックス駆動も充分可能であるような液晶組成物の調整において、非常に有用である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(I)

【化1】

(式中、Rは炭素原子数1~12のアルキル基、アルコキシルアルキル基、又はアルケニル基を表し、環Aはトランス-1,4-シクロヘキシレン基、1,4-フェニレン基、2-フルオロ-1,4-フェニレン基又は単結合を表し、L及びMはそれぞれ独立的に-CH₂CH₂-又は単結合を表す場合にはLは単結合を表す。 X'~X'はそれぞれ独立的に水素原子又はフッ素原子を表す。)で表される6-フルオロナフタレン誘導体である新規液晶性化合物。

【請求項2】 一般式(I)において、環Aがトランス -1,4-シクロヘキシレン基を表すところの請求項1 記載の化合物。

【請求項3】 一般式(I)において、L及びMの少なくとも一方が単結合を表すところの請求項1又は2記載の化合物

【請求項4】 一般式(I)において、環Aが2-フルオロ-1,4-フェニレン基又は2,6-ジフルオロ-1,4-フェニレン基を表し、Mが単結合を表すところの請求項1記載の化合物。

【請求項5】 一般式(I)において、Rが炭素原子数 1~7の直鎖状アルキル基を表すところの請求項1、 2、3又は4記載の化合物。

【請求項6】 請求項1記載の一般式 (I) 記載の化合物を含有する液晶組成物。

【請求項7】 アクティブマトリックス駆動用に用いられる請求項6記載の液晶組成物。

【請求項8】 請求項6記載の液晶組成物を構成要素と する液晶素子。

【請求項9】 請求項7記載の液晶組成物を用いたアクティブマトリックス駆動液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は電気光学的液晶表示 材料として有用な、6ーフルオロナフチル基を有する新 規液晶性化合物とそれを含む液晶組成物及びそれを用い た液晶表示素子に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示素子は、時計、電卓をはじめとして、各種測定機器、自動車用パネル、ワープロ、電子手帳、プリンター、コンピューター、テレビ等に用いられるようになっている。液晶表示方式としては、その代

表的なものにTN(捩れネマチック)型、STN(超捩れネマチック)型、DS(動的光散乱)型、GH(ゲスト・ホスト)型あるいは高速応答が可能なFLC(強誘電性液晶)等を挙げることができる。また駆動方式としても従来のスタティック駆動からマルチプレックス駆動が一般的になり、さらに単純マトリックス方式、最近ではアクティブマトリックス方式が実用化されている。

【0003】これらに用いられる液晶材料としては、これまでにも非常に多種類の化合物が合成されてきており、その表示方式や駆動方式あるいはその用途に応じて使用されている。

【0004】液晶化合物は通常コアと呼ばれる中心骨格部分と両側の側鎖部分から構成されている。通常、側鎖部分の少なくとも一方は鎖状基であることが多いが、誘電率異方性が正のいわゆるp型液晶の場合には、他方の側鎖部分は極性基であることが多い。

【0005】液晶化合物に用いられる極性基としては、シアノ基が代表的である。このシアノ基を有する液晶化合物は極性が強く液晶性にも優れる反面、粘性が比較的大きく、また高い電圧保持率が得られないため前述のアクティブマトリックス駆動方式には使用することができないなど問題点も多い。そのため、極性基としてフッ素原子が用いられることが多くなっている。この極性基としてフッ素原子を有する液晶化合物は上記シアノ系の液晶化合物と比較すると極性が弱く、誘電率異方性こそ小さいけれども、粘性が小さくまた高い電圧保持率を得ることも容易であるため、特にアクティブマトリックス駆動方式に適している。

【0006】ところで極性基として用いられるこれらのフッ素原子は、通常分子末端のフェニル基に直結する構造で導入されている。従って、化合物としては分子の片方の末端に4-フルオロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基を有する化合物にほぼ限定されており、その化学構造の変化の幅が非常に小さい。そのため、これらのフッ素系の液晶化合物のみでは年々高度化する液晶組成物に対する要求特性には充分応えきれなくなってきているのが実情である。

【0007】フッ素原子が極性基として他種の環構造に 直結した化学構造を有するような液晶化合物は他にも知 られている。例えばフッ素原子がシクロヘキサン環に直 結した構造を有する液晶化合物は報告例(ドイツ公開特 許;3328638号等)もある。しかしながら、この ような構造の化合物ではフッ素が容易に脱離してシクロ ヘキセン誘導体となりやすいことから全く実用性に欠け るものであった。

【0008】一方、極性基により置換された芳香環としてはナフタレン環も知られている。例えば、6-シアノナフチル基を有する液晶化合物は既に報告(D. Coates 50 等, Mol. Cryst. Lig. Cryst., 37 249(1976)) されており、

6-シアノナフチル基が4-シアノフェニル基と、4' ーシアノビフェニルー4ーイル基との中間的な特性を有 することが示されている。

【0009】しかしながら、極性基としてフッ素原子を 有する6-フルオロナフタレン誘導体であるような液晶 化合物はこれまで全く知られていない。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明が解決しようと する課題は、フッ素原子が極性基としてナフタレン環の 6 - 位に直結した構造を有する、新規液晶性化合物を提 供することにあり、またそれを用いて、実用的な液晶組 成物を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決 するために、

1. 一般式 (I)

[0012]

【化2】

$$R- - - L - A - M - Q - X^{1}$$

$$X^{2}$$

$$X^{2}$$

$$X^{2}$$

$$X^{3}$$

【0013】(式中、Rは炭素原子数1~12のアルキ ル基、アルコキシルアルキル基、又はアルケニル基を表 し、環Aはトランス-1,4-シクロヘキシレン基、 1, 4-フェニレン基、2-フルオロ-1, 4-フェニ レン基、2,6-ジフルオロー1,4-フェニレン基又 は単結合を表し、L及びMはそれぞれ独立的に-CH。 CH1-又は単結合を表すが、環Aが1、4-フェニレ ン基又は単結合を表す場合にはLは単結合を表す。 X¹ ~X³はそれぞれ独立的に水素原子又はフッ素原子を表 す。)で表される6-フルオロナフタレン誘導体である 新規液晶性化合物。

2. 一般式 (I) において、環Aがトランス-1, 4-シクロヘキシレン基を表すところの上記1記載の化合 物。

3. 一般式(I)において、L及びMの少なくとも一方 が単結合を表すところの上記1又は2記載の化合物 4. 一般式 (I) において、環Aが2-フルオロ-1. 4-フェニレン基又は2,6-ジフルオロ-1,4-フ エニレン基を表し、Mが単結合を表すところの上記1記 載の化合物。

5. 一般式(I)において、Rが炭素原子数1~7の直 鎖状アルキル基を表すところの上記1、2、3又は4記 載の化合物。

6. 上記1記載の一般式 (I) 記載の化合物を含有する

7. アクティブマトリックス駆動用に用いられる上記6 記載の液晶組成物。

8. 上記6記載の液晶組成物を構成要素とする液晶素

子。

9. 上記7記載の液晶組成物を用いたアクティブマトリ ックス駆動液晶表示素子。

4

を前記課題を解決するための手段として見出した。

【発明の実施の形態】以下に本発明の6-フルオロナフ タレン誘導体である新規液晶性化合物とそれを含有する 液晶組成物の一例について説明する。

【0015】本発明は、上記課題を解決するために、一 般式(1)

[0016]

【化3】

【0017】で表される6-フルオロナフタレン誘導体 である新規液晶性化合物を提供する。式中、Rは炭素原 子数1~12のアルキル基、アルコキシルアルキル基、 20 又はアルケニル基を表すが、炭素原子数が1~7である 直鎖状の基が好ましく、アルキル基又はアルケニル基で あることがさらに好ましく、炭素原子数1~7の直鎖状 アルキル基が特に好ましい。またアルケニル基の場合、 ビニル基又は3-ブテニル基が好ましい。環Aはトラン ス-1, 4-シクロヘキシレン基、1, 4-フェニレン 基、2-フルオロー1, 4-フェニレン基、2, 6-ジ フルオロー1, 4-フェニレン基又は単結合を表し、通 常はトランスー1、4-シクロヘキシレン基が好ましい が、低粘性が求められる場合には単結合が好ましく、高 30 い屈折率異方性 (Δn) が求められる場合には1, 4-フェニレン基が好ましく、大きい誘電率異方性 (Δε) が求められる場合には2-フルオロ-1, 4-フェニレ ン基又は2,6-ジフルオロー1,4-フェニレン基が 好ましい。L及びMはそれぞれ独立的に-CH₂CH₂-又は単結合を表すが、少なくとも一方は単結合であるこ とが好ましく、特に環Aが1、4-フェニレン基又は単 結合を表す場合にはLは単結合を表す。X'~X'はそれ ぞれ独立的に水素原子又はフッ素原子を表すが、高い液 晶性が求められる場合にはX'及びX'は水素原子である ことが好ましく、大きい Δ εが求められる場合にはX1 ~X3のうち、少なくとも1個好ましくは2個以上がフ ッ素原子であることが好ましい。また、シクロヘキシレ ン基の1,4-位はトランス配置である。

【0018】上述のように一般式(I)の化合物はその R、環A、L、M及びX¹~X³の選択により非常に多種 の化合物を包含しうるわけであるが、これらの中では以 下の一般式(Iaa)~(Inc)で表される各化合物が好 ましい。

[0019]

50 【化4】

【0020】 【化5】

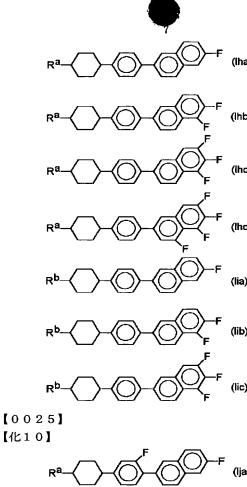
*【0021】 【化6】

[0022]

【化7】

※【0024】 【化9】

【0023】 【化8】



Ra (lji

【0026】 【化11】 * [0027] 【化12】

【0029】以上の式中、R*は炭素原子数1~7の直 鎖状アルキル基を表し、R*は炭素原子数2~7のアル 50 ケニル基、特にビニル基又は3-ブテニル基を表す。さ



ちに、上式中では(I aa)、(I ab)、(I ac)、(I ca)、(I cb)、(I cc)、(I da)、(I db)、(I dc)、(I db)、(I dc)、(I dd)、(I fb)、(I fc)、(I gb)、(I gc)、(I hc)、(I hb)、(I hc)、(I hd)、(I kc)、(I kd)の各化合物がさらに好ましい。

【0030】本発明の(I)の化合物はそのR、環A、 L及びMに応じて以下のようにして製造することができ

(i)一般式 (Iaa) ~ (Iac) で表される化合物の場合 一般式 (IIa)

[0031]

【化14】

$$W = \begin{pmatrix} X^1 \\ F \\ X^2 \end{pmatrix}$$
 (IIa)

【0032】 (式中、X'~X'は一般式(I) におけると同じ意味を表し、Wは塩素、臭素又はヨウ素等のハロゲン原子を表すが、好ましくは臭素原子を表す。)で表される6-フルオロナフタレン誘導体をマグネシウムと反応させてグリニヤール反応剤とするか、あるいはブチルリチウム等のアルキルリチウムによりリチオ化して有機金属反応剤とし、これを一般式(IIIa)

[0033]

【化15】

【0034】(式中、R*は上記と同じく炭素原子数1~7の直鎖状アルキル基を表す。)で表される4ーアルキルシクロヘキサノンと反応させ、次いで得られたシクロヘキサノール誘導体を酸触媒存在下に脱水させて、一般式(IVa)

[0035]

【化16】

$$\mathbb{R}^a$$
 \mathbb{Z}^{1} \mathbb{Z}^{1} \mathbb{Z}^{2} (IVa)

【0036】(式中、 $X^1 \sim X^3$ は一般式(I)におけると同じ意味を表し、 R^0 は上記と同じく炭素原子数 $1 \sim 7$ の直鎖状アルキル基を表す。)で表されるシクロヘキセニルナフタレン誘導体を得る。これを接触還元することにより前述の一般式(I aa) \sim (I ac)で表される化合物を製造することができる。

【0037】ここで一般式 (IIIa) のシクロヘキサ ノンに換えて、一般式 (IIIb) あるいは (IIIc)

[0038]

【化17】

$$R^a$$
 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc (IIIb)

*【0039】(式中、R*は上記と同じく炭素原子数1~7の直鎖状アルキル基を表す。)で表される4-置換シクロヘキサノン誘導体を用いることにより、一般式(Ida)~(Idd)及び一般式(Ifa)~(Ifc)の化10 合物を同様にして製造することができる。

【0040】(ii)一般式 (Ica) ~ (Icc) で表される 化合物の場合

(i)において一般式 (I I I a) の4-アルキルシクロへ キサノンに換えて、一般式 (Va)

[0041]

【化18】

【0042】 (式中、R°は上記と同じく炭素原子数120~7の直鎖状アルキル基を表す。)で表されるシクロヘキサンエタナール誘導体を用い、同様に反応させることにより、一般式 (Ica)~ (Icc)の各化合物を製造することができる。

【0043】ここで一般式 (Va) のシクロヘキサンエ タナールに換えて、一般式 (Vb)、 (Vc) あるいは (Vd)

[0044]

【化19】

【0045】(式中、R*は上記と同じく炭素原子数1~7の直鎖状アルキル基を表す。)で表されるアルデヒドを用いることにより、一般式(Iga)~(Igc)、一般式(Ima)~(Imc)及び一般式(Ina)~(Inc)の化合物を同様にして製造することができる。

【0046】(iii)一般式 (Iba) ~ (Ibc) で表される化合物の場合

一般式(IIa)から調製された有機金属反応剤を式(VIa)

[0047]

【化20】

0 【0048】のシクロヘキサン-1、4-ジオンモノエ

TI レンアセタールと反応させ、酸触媒存在

チレンアセタールと反応させ、酸触媒存在下に脱水させ、必要に応じて再アセタール化し、接触還元した後、脱アセタール化することにより一般式 (VIIa)

[0049]

【化21】

$$0 = X^{1}$$

$$X^{2}$$

$$X^{2}$$

$$X^{3}$$

$$X^{2}$$

$$X^{3}$$

$$X^{2}$$

$$X^{3}$$

【0050】(式中、 $X^{1}\sim X^{3}$ は一般式(I) における と同じ意味を表す。)で表されるナフチルシクロヘキサノン誘導体を得る。これに式(VIIIa)

[0051]

【化22】

【0052】で表されるウィッティヒ反応剤を反応させることにより一般式 (IXa)

[0053]

【化23】

HCO-
$$X^1$$
 X^1
 X^2
 X^2
 X^2
 X^3

【0054】 (式中、X¹~X³は一般式(I) における と同じ意味を表す。) で表されるシクロヘキサンカルバ ルデヒド誘導体を得る。これに式(VIIIb)

[0055]

【化24】

【0056】で表されるウィッティヒ反応剤を反応させることにより一般式 (Iba) ~ (Ibc) においてR'がビニル基である化合物を製造することができる。また、一般式 (IXa) に式 (VIIIa) のウィッティヒ反応剤をさらに2回反応させ、次いで式 (VIIIb) のウィッティヒ反応剤を反応させることにより、一般式 (Iba) ~ (Ibc) においてR'が3ープテニル基である化合物を製造することができる。

【0057】ここで式 (VIa) のシクロヘキサンー 1,4-ジオンモノエチレンアセタールに換えて、式 (VIb)

[0058]

【化25】

【0059】のビシクロヘキサン-4, 4 '-ジオンモノエチレンアセタールを用いて同様に反応させることにより一般式 (Iea) \sim (Ied) の各化合物を製造することができる。

【0060】(iv)一般式 (Ihc) ~ (Ihd) で表される

化合物の場合

一般式 (IIa) から調製された有機金属反応剤を一般式 (Xa)

[0061]

【化26】

【0062】(式中、R*は上記と同じく炭素原子数1~7の直鎖状アルキル基を表し、Yは臭素又はヨウ素等0のハロゲン原子あるいはトリフルオロメタンスルホニルオキシ基等の脱離基を表す。)で表されるフェニルシクロヘキサン誘導体と遷移金属触媒の存在下に反応させることにより製造することができる。あるいは一般式(X

[0063]

【化27】

【0064】 (式中、R*は上記と同じく炭素原子数120~7の直鎖状アルキル基を表し、Wは一般式 (IIa) におけると同じ意味を表す。)のフェニルシクロヘキサン誘導体から同様にして調製された有機金属反応剤を一般式 (IIb)

[0065]

【化28】

$$Y - (|b\rangle - |C| + $

0 【0066】(式中、X¹~X³は一般式(I)におけると同じ意味を表し、Yは一般式(Xa)におけると同じ意味を表す。)で表される6-フルオロナフタレン誘導体と同様に反応させることにより製造することもできる。ここで遷移金属触媒としてはパラジウム(0)錯体、パラジウム(II)錯体あるいはニッケル(II)錯体等を用いることができる。

【0067】ここで一般式 (Xa) のフェニルシクロへ キサン誘導体に換えて、一般式 (Xc) 、一般式 (X d) 、一般式 (Xe) 及び一般式 (Xf)

40 [0068]

【化29】

50

【0069】で表されるフェニルシクロヘキサン誘導体 を用いることにより、一般式 (I ia) ~ (I ic) 、一般 式 (I ja) ~ (I jc)、一般式 (I ka) ~ (I kd) 及び 一般式 (Ila) ~ (Ilc) の各化合物を製造することが できる。 【0070】一般式(I)で表される化合物で以上に示 した以外の化合物も同様にして製造することができる。 斯くして製造された一般式(I)で表される化合物の代 表例を第1表に掲げる。 [0071] 【表1】 で表される化合物 一般式(I)

No.	R	-L-(A)-M-		ネマチック相上限温度 (T _{N-1})
I — 1	n-C ₃ H ₇	単結合		5 8
I - 2	n-C ₃ H ₇	単結合		4 4
I — 3	n-C ₃ H ₇	-CH ₂ CH ₂ -		5 2
I – 4	n-C ₃ H ₇		-(C)-F	170
I - 5	n-C ₃ H ₇			142
I — 6	CH ₂ =CH-		-OO−F	158
I - 7	n-C ₃ H ₇			128
I – 8	n-C ₆ H _{1 1}	- €	-OQ-F	-

【0072】 (表中、温度は「℃」であり、一は液晶相 が観察されないことを示す。)

第1表からわかるように一般式 (I) で表される化合物 の多くは比較的優れた液晶性を示す。また、分子中にシ アノ基やエステル基、エーテル酸素、複素環等を含まな いため、高い比抵抗や電圧保持率を得ることも容易であ る。従って、他の液晶化合物との混合物の状態で液晶表 示セル用材料として、好適に用いることができる。

(I) の化合物は前述の各種表示方式のいずれにおいて も使用可能であるが、単純マトリックス駆動あるいはア *N表示素子に用いることが適しており、特にアクティブ マトリックス駆動用液晶材料の極性成分として用いるこ とが好ましい。

【0073】このように、一般式(I)で表される化合 物と混合して使用することのできるネマチック液晶化合 物の好ましい代表例としては、例えば、安息香酸フェニ ル誘導体、シクロヘキサンカルボン酸フェニル誘導体、 シクロヘキサンカルボン酸ビフェニルー4ーイル誘導 体、シクロヘキサンカルボニルオキシ安息香酸フェニル 誘導体、シクロヘキシル安息香酸フェニル誘導体、シク クティブマトリックス駆動のTN型表示素子、及びST *50 ロヘキシル安息香酸シクロヘキシル誘導体、ビフェニル

誘導体、シクロヘキシルベンゼン誘導体、テルフェニル 誘導体、ビシクロヘキサン誘導体、4ーシクロヘキシル ビフェニル誘導体、4ーフェニルビシクロヘキサン誘導 体、テルシクロヘキサン誘導体、1,2ージシクロヘキ シルエタン誘導体、1,2ージフェニルエタン誘導体、 1,2ージフェニルエチン誘導体、(2ーシクロヘキシ ルエチル)ベンゼン誘導体、4ーフェネチルビシクロヘキシ ルエチル)ベンゼン誘導体、4ーフェネチルビシクロヘキシ キサン誘導体、1ー(4ーフェニル)シクロヘキシルー 2ーシクロヘキシルエタン誘導体、1ー(4ーシクロヘ キシルフェニル)ー2ーフェニルエチン誘導体、フェニ ルピリミジン誘導体、(4ービフェニルー4ーイル)ピ リミジン誘導体、フェニルピリジン誘導体、などを挙げること ができる。

【0074】これらのうち、特にアクティブマトリックス駆動用としてはビフェニル誘導体、シクロヘキシルベンゼン誘導体、テルフェニル誘導体、ビシクロヘキサン誘導体、4ーシクロヘキシルビフェニル誘導体、4ーフェニルビシクロヘキサン誘導体、テルシクロヘキサン誘導体、1,2ージフェニルエタン誘導体、1,2ージフェニルエタン誘導体、1,2ージフェニルエチン誘導体、(2ーシクロヘキシルエチル)ベンゼン誘導体、4ーフェネチルビシクロヘキサン誘導体、4ー(2ーシクロヘキシルエチル)ビフェニル誘導体、1ー(4ーフェニル)シクロヘキシルー2ーシクロヘキシルエタン誘導体、1ー(4ーシクロヘキシルフェニル)ー2ーフェニルエチン誘導体が好ましい。

【0075】本発明の一般式(I)の化合物を液晶組成物の成分として用いることによる効果を以下に示す。 第1表に示された(I-1)

[0076]

【化30】

【0077】の化合物20重量%及び特にアクティブマトリックス駆動に好適なホスト液晶(H)

[0078]

【化31】

【0079】80重量%からなるネマチック液晶組成物 (M-1) を調製したところ、液晶相上限温度 (T_{\bowtie}) は105.2 であった。この (M-1) を 150 で 20 時間放置した後にその T_{\bowtie} を測定した

が、105℃で加熱前とほとんど変化がみられなかった。また、紫外線を20時間照射したが、Tμιに変化はみられなかった。次にこの組成物の電圧保持率を測定したところ、調製時、加熱後及び紫外線照射後ともにホスト液晶(H)と同様に充分高い値を示した。

16

【0080】次に、(M-1)をセル厚 4.5μ mのTNセルに充填して液晶素子を作成し、その電気光学特性を測定したところ、以下の通りであった。

ネマチック相上限温度 (T_{№1}) 105.2℃

10 誘電率異方性 (Δε)

4.15

閾値電圧 (Vth)

1.96V

応答時間 (τ)

16.8m秒

一方、ホスト液晶 (H) 単独での物性値並びに電気光学 特性は以下の通りである。

[0081]

ネマチック相上限温度 (T_{**}) 116.7℃

誘電率異方性 (Δε)

4.80

閾値電圧(Vth)

1.88V

応答時間 (τ)

21.5m秒

20 ここで、応答時間は立ち上がり時間(τ r)と立ち下がり時間(τ d)が等しくなる電圧印加時の応答時間である。(M-1)の応答時間はホスト液晶(H)と比較すると 20%以上も低減されており、(I-1)の化合物の粘性は非常に小さいことがわかる。また(I-1)はモノフルオロ体であるため誘電率異方性がホスト液晶(H)よりも小さくなっているが、閾値電圧はあまり高

【0082】次に第1表に示された(I-4)

くなっていないことがわかる。

[0083]

30 【化32】

【0084】の化合物20重量%及びホスト液晶(H)80重量%からなる液晶組成物(M-4)を調製した。(M-4)のTμならびに同様にして液晶素子を作成し測定したその電気光学特性は以下の通りであった。

[0085]

ネマチック相上限温度 (T_{N-I}) 124.5℃

40 誘電率異方性 (Δε)

4.83

閾値電圧 (Vth)

1. 90V

応答時間 (τ)

21.8m秒

従って、そのTェーを大きく上昇させているにもかかわらず、閾値電圧や応答時間を増加させていないことがわかる。

【0086】また、(M-1)と同様にして (M-4) の熱安定性試験及び紫外線照射試験を行ったが、いずれもT**に変化はみられなかった。さらにその電圧保持率を測定したが、調製時、加熱後及び紫外線照射後とも にやはり充分高い値を示した。



【0087】以上のように一般式(I)の化合物は、イ)ネマチック相温度範囲が広く、かつ、ロ) 閾値電圧が低く低電圧駆動が可能であり、ハ)高速応答が可能でさらに、ニ)電圧保持率が高くアクティブマトリックス駆動も充分可能であるような液晶組成物の調製するうえにおいて非常に有用であることがわかる。

[0088]

【実施例】以下に本発明の実施例を示し、本発明を更に 説明する。しかしながら、本発明はこれらの実施例に限 定されるものではない。

【0089】なお、相転移温度の測定は温度調節ステージを備えた偏光顕微鏡および示差走査熱量計(DSC)を併用して行った。また、化合物の構造は核磁気共鳴スペクトル、赤外共鳴スペクトル(IR)、質量スペクトル(MS)等により確認した。

(実施例1) 6-フルオロ-2-(トランス-4-プロピル) シクロヘキシルナフタレン (I-1) の合成 6-フルオロ-2-ブロモナフタレン3.38g(この 化合物は6-ブロモ-2-ナフチルアミンをテトラフル オロホウ酸のジアゾニウム塩とし、次いでこれを熱分解 することにより合成した。) をテトラヒドロフラン (T HF) 30mLに溶解し、窒素雰囲気下-40℃に冷却 した。これにn-ブチルリチウム(1.5Mへキサン溶 液) 10mLを5分間で滴下し、さらに1時間撹拌させ た。室温に戻し、これに4ープロピルシクロヘキサノン 2. 20gのTHF10mL溶液を5分間で滴下した。 1時間撹拌した後、水及び少量の稀塩酸を加え、50m Lのトルエンで抽出した。水、次いで飽和食塩水で洗滌 した後、無水硫酸ナトリウムで脱水乾燥させた。これに p-トルエンスルホン酸1水和物300mgを加え、共 沸する水を除去しながら2時間加熱還流させた。放冷 後、水、飽和重曹水、水、飽和食塩水で順次洗滌し、無 水硫酸ナトリウムで脱水乾燥させた。溶媒を溜去して得 られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン)で精製して6-フルオロ-2-(4-プロ ピルシクロヘキセニル) ナフタレンの白色結晶 2.1 g を得た。この全量を酢酸エチル20mLに溶解し、5% パラジウム炭素200mgを加え、水素圧4気圧で5時 間撹拌した。セライト濾過で触媒を除去した後、溶媒を 溜去して6-フルオロ-2-(4-プロピルシクロヘキ シル) ナフタレンの粗生成物 (シス/トランス混合物) 2. 1 gを得た。これをN, N-ジメチルホルムアミド (DMF) 20mLに溶解し、tープトキシカリウム4 00mgを加え、40~50℃で1時間撹拌した。へキ サン及び水を加え、稀塩酸で弱酸性とした後、ヘキサン 層を分離し、水層からはさらにヘキサンで抽出した。ヘ キサン層を併せ、水、飽和食塩水で洗滌した。溶媒を溜 去後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサ ン)で精製し、次いでエタノールから2回再結晶させ て、6-フルオロー2-(トランス-4-プロピルシク

ロヘキシル) ナフタレンの白色結晶 0.75 g を得た。 この相転移温度は第1表に示したとおりである。

(実施例2) 5,6ージフルオロー2ー(トランスー4ーペンチル)シクロヘキシルナフタレンの合成 実施例1において、6ーフルオロー2ーブロモナフタレンに換えて、5,6ージフルオロー2ープロモナフタレン(この化合物は6ープロモー1ーフルオロー2ーナフチルアミンをテトラフルオロホウ酸のジアゾニウム塩とし、次いでこれを熱分解することにより合成した。)を10 用い、4ープロピルシクロヘキサノンに換えて、4ーペンチルシクロヘキサノンを用いた他は同様にして、5,6ージフルオロー2ー(トランスー4ーペンチル)シク

【0090】以下、同様にして以下の化合物を得た。 6-フルオロ-2-(トランス-4-ペンチルシクロへ キシル)ナフタレン

ロヘキシルナフタレンを得た。

6-フルオロー2-(トランス-4-ヘプチルシクロヘ キシル)ナフタレン

6 ーフルオロー2ー(トランスー4ーメトキシメチルシ) クロヘキシル)ナフタレン

5, 6-ジフルオロ-2- (トランス-4-プロピル) シクロヘキシルナフタレン (I-2)

5,6-ジフルオロー2-(トランスー4ーヘプチル)シクロヘキシルナフタレン

5, 6, 7ートリフルオロー2ー (トランスー4ープロピル) シクロヘキシルナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロー2-(トランス-4-ペンチル) シクロヘキシルナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロー2-(トランス-4-ヘプ 30 チル)シクロヘキシルナフタレン

6 ーフルオロー2 ー (トランスー4'ーエチルビシクロ ヘキサンー4ーイル)ナフタレン

6-フルオロー2-(トランス-4'-プロピルビシクロヘキサン-4-イル)ナフタレン

6-フルオロ-2- (トランス-4'-ブチルビシクロ ヘキサン-4-イル) ナフタレン

6-フルオロ-2- (トランス-4'-ペンチルビシクロヘキサン-4-イル) ナフタレン

5, 6 - ジフルオロー 2 - (トランス - 4' - エチルビ 40 シクロヘキサン - 4 - イル) ナフタレン

5, 6-ジフルオロー2ー(トランスー4'ープロピルビシクロへキサンー4-イル)ナフタレン(I-4)

5, 6 - ジフルオロー 2 - (トランスー 4' - プチルビ シクロヘキサンー 4 - イル) ナフタレン

5, 6 - ジフルオロー 2 - (トランス - 4' - ペンチル ビシクロヘキサン - 4 - イル) ナフタレン

5, 6, 7ートリフルオロー2ー (トランスー4'ーエ チルビシクロヘキサンー4ーイル) ナフタレン

5, 6, 7ートリフルオロー2ー(トランスー4'ープ 50 ロピルビシクロヘキサンー4ーイル)ナフタレン(Iー 5)

5, 6, 7ートリフルオロー2ー (トランスー4'ーブ チルビシクロヘキサンー4ーイル) ナフタレン

5, 6, 7ートリフルオロー2ー (トランスー4'ーペンチルビシクロヘキサンー4ーイル) ナフタレン

4, 5, 6, 7ーテトラフルオロー2ー (トランスー

4'-エチルビシクロヘキサン-4-イル)ナフタレン

4, 5, 6, 7ーテトラフルオロー2ー (トランスー

4'-プロピルビシクロヘキサン-4-イル) ナフタレン

4, 5, 6, 7ーテトラフルオロー2ー(トランスー

4'ーブチルビシクロヘキサン-4-イル) ナフタレン

4, 5, 6, 7ーテトラフルオロー2ー(トランスー

4'ーペンチルビシクロヘキサンー4ーイル) ナフタレ 、

6-フルオロー2- [トランス-4- [2- (トランス -4-エチルシクロヘキシル] エチル] シクロヘキシル ナフタレン

6-フルオロー2-[トランス-4-[2-(トランス -4-プロピルシクロヘキシル]エチル]シクロヘキシ ルナフタレン

6-フルオロー2- [トランス-4- [2-(トランス -4-ブチルシクロヘキシル] エチル] シクロヘキシル ナフタレン

6-フルオロー2-[トランス-4-[2-(トランス -4-ペンチルシクロヘキシル] エチル] シクロヘキシ ルナフタレン

5, 6-ジフルオロ-2-[トランス-4-[2-(トランス-4-エチルシクロヘキシル]エチル]シクロヘキシルナフタレン

5, 6 - ジフルオロー2 - [トランスー4 - [2 - (トランスー4 - プロピルシクロヘキシル] エチル] シクロヘキシルナフタレン

5,6-ジフルオロ-2-[トランス-4-[2-(トランス-4-ブチルシクロヘキシル]エチル]シクロヘキシルナフタレン

5, 6 - ジフルオロー 2 - [トランスー4 - [2 - (トランスー4 - ペンチルシクロヘキシル] エチル] シクロヘキシルナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロ-2-[トランス-4-[2 -(トランス-4-エチルシクロヘキシル] エチル] シ クロヘキシルナフタレン

5, 6, 7ートリフルオロー2ー [トランスー4ー [2 ー (トランスー4ープロピルシクロヘキシル] エチル] シクロヘキシルナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロー2-[トランス-4-[2 -(トランス-4-ブチルシクロヘキシル]エチル]シ クロヘキシルナフタレン

5, 6, 7ートリフルオロー2ー [トランスー4ー [2ー (トランスー4ーペンチルシクロヘキシル] エチル]

シクロヘキシルナフタレン

(実施例3) 5, 6-ジフルオロー2-[2-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル) エチル] ナフタレン (I-3) の合成

実施例1において、6-フルオロ-2-ブロモナフタレンに換えて、5,6-ジフルオロ-2-ブロモナフタレンを用い、4-プロピルシクロヘキサノンに換えて、4-プロピルシクロヘキサンエタナールを用い、t-ブトキシカリウムによる 異性化を行わない他は同様にして、

10 5, 6 - ジフルオロー 2 - [2 - (トランス - 4 - プロ ピルシクロヘキシル) エチル] ナフタレンを得た。

【0091】同様にして以下の化合物を得た。

5, 6-ジフルオロー 2-[2-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル) エチル] ナフタレン

5, 6 - ジフルオロー 2 - [2 - (トランス - 4 - ヘプ チルシクロヘキシル) エチル] ナフタレン

6-フルオロ-2- [2-(トランス-4-プロピルシ クロヘキシル) エチル] ナフタレン

6 ーフルオロー 2 ー [2 ー (トランスー4 ーペンチルシ 20 クロヘキシル) エチル] ナフタレン

6 - フルオロー 2 - [2 - (トランス - 4 - ヘプチルシ クロヘキシル)エチル]ナフタレン

5, 6, 7ートリフルオロー2ー [2-(トランス-4 ープロピルシクロヘキシル) エチル] ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロ-2-[2-(トランス-4 -ペンチルシクロヘキシル) エチル] ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロ-2-[2-(トランス-4 -ヘプチルシクロヘキシル) エチル] ナフタレン

6 - フルオロー 2 - [2 - (トランス - 4' - エチルビ 30 シクロヘキサンートランス - 4 - イル) エチル] ナフタレン

6-フルオロ-2-[2-(トランス-4'-プロピルビシクロヘキサン-トランス-4-イル) エチル] ナフタレン

6-フルオロ-2-[2-(トランス-4'-ブチルビシクロヘキサン-トランス-4-イル) エチル] ナフタレン

6-フルオロ-2- [2-(トランス-4'-ペンチル ビシクロヘキサンートランス-4-イル) エチル] ナフ

40 タレン

5, 6 - ジフルオロー2 - [2 - (トランスー4'-エ チルビシクロヘキサンートランスー4 - イル) エチル] ナフタレン

5,6-ジフルオロー2-[2-(トランス-4'-プロピルビシクロヘキサンートランス-4-イル)エチル]ナフタレン

5, 6-ジフルオロー2-[2-(トランス-4'-ブ チルビシクロヘキサンートランス-4-イル) エチル] ナフタレン

50 5, 6 - ジフルオロー2 - [2 - (トランス - 4' -ペ



ンチルビシクロヘキサンートランス-4-イル) エチル] ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロ-2-[2-(トランス-4'-エチルビシクロヘキサン-トランス-4-イル) エチル] ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロー2-[2-(トランスー4'-プロピルビシクロヘキサンートランス-4-イル) エチル] ナフタレン (I-5)

5, 6, 7-トリフルオロ-2-[2-(トランス-4'-ブチルビシクロヘキサン-トランス-4-イル) エチル] ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロ-2-[2-(トランス-4'-ペンチルビシクロヘキサン-トランス-4-イル) エチル] ナフタレン

6-7ルオロー2-[2-[4-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル) フェニル] エチル] ナフタレン 6-7ルオロー2-[2-[4-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル) フェニル] エチル] ナフタレン 5, 6-ジフルオロ-2-[2-[4-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル) フェニル] エチル] ナフタレン

5, 6 - ジフルオロー 2 - [2 - [4 - (トランス - 4 - ペンチルシクロヘキシル) フェニル] エチル] ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロ-2- [2- [4- (トランス-4-プロピルシクロヘキシル) フェニル] エチル] ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロ-2-[2-[4-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)フェニル]エチル] ナフタレン

6-フルオロ-2-[2-[2,6-ジフルオロ-4-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)フェニル] エチル]ナフタレン

6-フルオロー2-[2-[2, 6-ジフルオロー4-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)フェニル] エチル]ナフタレン

5, 6-ジフルオロ-2-[2-[2, 6-ジフルオロ-4-(+ランス-4-プロピルシクロヘキシル)フェニル] エチル] ナフタレン

5, 6-ジフルオロ-2-[2-[2, 6-ジフルオロ-4-(+ランス-4-ペンチルシクロヘキシル)フェニル] エチル] ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロー2-[2-[2, 6-ジフルオロー4-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)フェニル]エチル]ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロ-2-[2-[2, 6-ジフルオロ-4-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)フェニル]エチル]ナフタレン

(実施例4) 5,6-ジフルオロー2-(トランスー4'ービニルビシクロヘキサン-4ーイル)ナフタレン

(1-6) の合成

実施例1において、6-フルオロ-2-ブロモナフタレ ンに換えて、5,6-ジフルオロー2-ブロモナフタレ ンを用い、4ープロピルシクロヘキサノンに換えて、ビ シクロヘキサンー4,4'ージオンモノエチレンアセタ ール用いて同様にし、次いでぎ酸で脱アセタール化して トランス-4'-(5,6-ジフルオロナフチル)ビシ クロヘキサンー4ーオンを得た。氷冷下、THF中で塩 化メトキシメチルトリフェニルホスホニウム及びt-ブト 10 キシカリウムからウィッティヒ反応剤を調製し、これに 上記トランスー4'ー(5,6-ジフルオロナフチル) ビシクロヘキサン-4-オンのTHF溶液を0℃で滴下 した。1時間反応させた後、室温に戻し、水を加え、有 機層を濃縮した。ヘキサンを加えて溶解し、不溶のトリ フェニルホスフィンオキシドを濾別後、メタノール/水 =1/1の混合溶媒で洗滌した。ヘキサン層を濃縮して 得られた粗生成物をエタノールに溶解し、水酸化カリウ ムのエタノール溶液を加え、室温で1時間攪拌した。水 を加え、稀塩酸で中和した後、トルエンで抽出した。有 機層は水で洗滌後、無水硫酸ナトリウムで脱水乾燥し、 溶媒を溜去してトランス-4'-(5,6-ジフルオロ ナフチル) ビシクロヘキサンートランスー4ーカルバル デヒドの結晶を得た。これにヨウ化メトキシメチルトリ フェニルホスホニウム及びt-ブトキシカリウムから調製 したウィッティヒ反応剤を同様に反応させることにより 5, 6-ジフルオロ-2-(トランス-4'ービニルビ シクロヘキサンー4-イル) ナフタレンを得た。

22

【0092】同様にして以下の化合物を得た。

5, 6 - ジフルオロー 2 - [トランスー4' - (3 - ブ 30 テンー 1 - イル) ビシクロヘキサンー 4 - イル] ナフタ

6-フルオロー2- (トランス-4'-ビニルビシクロ ヘキサン-4-イル) ナフタレン

6-7ルオロー2- [トランス-4'- (3-プテン-1-イル) ビシクロヘキサン-4-イル] ナフタレン 5, 6, 7-トリフルオロー2- (トランス-4'-ビニルビシクロヘキサン-4-イル) ナフタレン

5, 6, 7ートリフルオロー2ー [トランスー4'ー (3ープテンー1ーイル) ビシクロヘキサンー4ーイ

40 ル] ナフタレン

4, 5, 6, 7ーテトラフルオロー2ー(トランスー4'ービニルビシクロヘキサンー4ーイル) ナフタレン4, 5, 6, 7ーテトラフルオロー2ー[トランスー4'ー(3ープテンー1ーイル) ビシクロヘキサンー4ーイル] ナフタレン

6-フルオロ-2- (トランス-4-ビニルシクロヘキ シル) ナフタレン

6-フルオロー2-[トランス-4-(3-ブテン-1 -イル)シクロヘキシル]ナフタレン

50 5,6ージフルオロー2ー(トランスー4ービニルシク

ロヘキシル) ナフタレン

5, 6-ジフルオロー2 - [トランスー4 - (3 - ブテンー1 - イル) シクロヘキシル] ナフタレン

5, 6, 7ートリフルオロー2ー (トランスー4ービニ ルシクロヘキシル) ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロ-2-[トランス-4-(3 -ブテン-1-イル) シクロヘキシル] ナフタレン

(実施例 5) 5, 6-ジフルオロー 2-[4-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)フェニル]ナフタレン (I-7) の合成

5,6ージフルオロー2ーブロモナフタレンから調製した有機リチウム反応剤のTHF溶液に氷冷下、4ーヨウドー1ー(トランスー4ープロピル)シクロヘキシルベンゼン及び触媒量のテトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(0)のTHF溶液を滴下し、さらに室温で3時間攪拌した。水及びトルエンを加えて反応を停止させ、稀塩酸を水層が弱酸性となるまで加えた。トルエンで抽出し、有機層を併せ、水、次いで飽和食塩水で洗滌し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧下に溜去して得られた油状物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン)で精製し、さらにエタノールから再結晶させて、5,6ージフルオロー2ー[4ー(トランスー4ープロピルシクロヘキシル)フェニル]ナフタレンの白色結晶を得た。

【0093】同様にして以下の化合物を得た。

5, 6 - ジフルオロ - 2 - [4 - (トランス - 4 - エチルシクロヘキシル) フェニル] ナフタレン

5, 6 - ジフルオロー 2 - [4 - (トランス - 4 - プチルシクロヘキシル) フェニル] ナフタレン

5, 6-ジフルオロー 2-[4-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル) フェニル] ナフタレン

5, 6 - ジフルオロー 2 - [4 - (トランス - 4 - ビニ ルシクロヘキシル) フェニル] ナフタレン

6-フルオロー2-[4-(トランス-4-エチルシクロヘキシル)フェニル]ナフタレン

6-フルオロ-2- [4-(トランス-4-プロピルシ クロヘキシル) フェニル] ナフタレン

6-フルオロ-2- [4-(トランス-4-ブチルシクロヘキシル)フェニル]ナフタレン

6-フルオロ-2- [4- (トランス-4-ペンチルシ クロヘキシル) フェニル] ナフタレン

6-フルオロ-2- [4-(トランス-4-ビニルシク . ロヘキシル) フェニル] ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロ-2- [4- (トランス-4 -エチルシクロヘキシル) フェニル] ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロー2- [4-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)フェニル]ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロー2- [4-(トランス-4 ープチルシクロヘキシル) フェニル] ナフタレン

5, 6, 7ートリフルオロー2ー [4-(トランスー4

ーペンチルシクロヘキシル)フェニル]ナフタレン5,6,7ートリフルオロー2ー[4ー(トランスー4ービニルシクロヘキシル)フェニル]ナフタレン4,5,6,7ーテトラフルオロー2ー[4ー(トランスー4ーエチルシクロヘキシル)フェニル]ナフタレン4,5,6,7ーテトラフルオロー2ー[4ー(トランスー4ープロピルシクロヘキシル)フェニル]ナフタレン

4, 5, 6, 7ーテトラフルオロー2ー [4-(トラン10 ス-4ーブチルシクロヘキシル) フェニル] ナフタレン4, 5, 6, 7ーテトラフルオロー2ー [4-(トランス-4ーペンチルシクロヘキシル) フェニル] ナフタレン

4, 5, 6, 7-テトラフルオロ-2-[4-(トランス-4-ビニルシクロへキシル) フェニル] ナフタレン 6-フルオロ-2-[2, 6-ジフルオロ-4-(トランス-4-エチルシクロへキシル) フェニル] ナフタレン

6-フルオロ-2-[2,6-ジフルオロ-4-(トラ 0 ンス-4-プロピルシクロヘキシル)フェニル]ナフタ レン

6-7ルオロー2-[2, 6-3プルオロー4-(トランスー4-7チルシクロヘキシル)フェニル]ナフタレン

6-フルオロー2-[2,6-ジフルオロー4-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)フェニル]ナフタレン

6-フルオロー2-[2, 6-ジフルオロー4-(トランス-4-ビニルシクロヘキシル)フェニル]ナフタレン

5, 6 - ジフルオロー 2 - [2, 6 - ジフルオロー 4 - (トランスー 4 - エチルシクロヘキシル) フェニル] ナフタレン

5, 6-ジフルオロ-2-[2, 6-ジフルオロ-4-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)フェニル]ナフタレン

5, 6 - ジフルオロー 2 - [2, 6 - ジフルオロー 4 - (トランスー 4 - ブチルシクロヘキシル) フェニル] ナフタレン

40 5, 6 - ジフルオロー2 - [2, 6 - ジフルオロー4 - (トランスー4 - ペンチルシクロヘキシル) フェニル] ナフタレン (I - 8)

5, 6 - ジフルオロ - 2 - [2, 6 - ジフルオロ - 4 - (トランス - 4 - ビニルシクロヘキシル) フェニル] ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロ-2-[2, 6-ジフルオロ-4-(トランス-4-エチルシクロヘキシル) フェニル] ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロ-2-[2, 6-ジフルオロ 50 -4-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)フェ

ニル] ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロー2-[2, 6-ジフルオロ -4-(トランス-4-ブチルシクロヘキシル)フェニ ル] ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロー2-[2, 6-ジフルオロ -4-(トランス-4-ペンチルシクロヘキシル)フェ ニル] ナフタレン

5, 6, 7-トリフルオロー2-[2, 6-ジフルオロ -4-(トランス-4-ビニルシクロヘキシル)フェニ ル] ナフタレン

4, 5, 6, 7ーテトラフルオロー2ー[2, 6ージフ ルオロー4ー (トランスー4ーエチルシクロヘキシル) フェニル] ナフタレン

4, 5, 6, 7ーテトラフルオロー2ー[2, 6ージフ ルオロー4ー(トランスー4ープロピルシクロヘキシ ル)フェニル]ナフタレン

4, 5, 6, 7ーテトラフルオロー2ー[2, 6ージフ ルオロー4-(トランス-4-ブチルシクロヘキシル) フェニル] ナフタレン

4、5、6、7ーテトラフルオロー2ー[2、6ージフ ルオロー4ー (トランスー4ーペンチルシクロヘキシ ル)フェニル]ナフタレン

4, 5, 6, 7-テトラフルオロー2-[2, 6-ジフ ルオロー4ー(トランスー4ービニルシクロヘキシル) フェニル] ナフタレン

5, 6-ジフルオロー2-[2-フルオロー4-(トラ ンスー4-エチルシクロヘキシル)フェニル]ナフタレ

5, 6-ジフルオロー2-[2-フルオロー4-(トラ ンスー4ープロピルシクロヘキシル)フェニル]ナフタ

5, 6-ジフルオロー2-[2-フルオロー4-(トラ ンスー4ーブチルシクロヘキシル)フェニル]ナフタレ

5. 6 - ジフルオロー2 - 「2 - フルオロー4 - (トラ ンスー4ーペンチルシクロヘキシル)フェニル]ナフタ レン

(実施例6) 液晶組成物の調製(1)

低粘性で温度範囲の広いネマチック液晶として特にアク ティブマトリックス駆動用に好適なホスト液晶 (H)

[0094]

【化33】

【0095】(シクロヘキサン環はトランス配置であ る) は116. 7℃以下でネマチック相を示した。この

(H) をセル厚4.5 μmのTNセルに充填して液晶素 子を作成して測定したその電気光学特性は以下の通りで ある。

[0096]

ネマチック相上限温度 (T_{M-1}) 116.7℃

誘電率異方性 (Δε)

4.80

屈折率異方性(Δn)

0.090

閾値電圧(Vth)

1.88V

応答時間 (τ)

21.5m秒

10 ここで、応答時間は立ち上がり時間 (τ r) と立ち下が り時間 (τ d) が等しくなる電圧印加時の応答時間であ

【0097】次に、このホスト液晶(H)80重量%及 び実施例1で得られた(I-1)

[0098]

【化34】

【0099】の化合物20重量%からなるネマチック液 晶組成物 (M-1) を調製した。その液晶相上限温度 (T_H) は105.2℃であった。この (M-1) を 150℃で20時間放置した後にその転移温度を測定し たが、105.0℃で加熱前とほとんど変化がなかっ た。また、この組成物の電圧保持率は調製時も加熱後も ホスト液晶(H)と同様に充分高い値を示した。

【0100】同様にして液晶素子を作成し、その電気光 学特性を測定した。

ネマチック相上限温度 (T_{*}-i) 105.2℃

30 誘電率異方性 (Δε)

4.15

閾値電圧 (Vth)

1.96V

応答時間 (τ)

16.8m秒

(M-1) の応答時間はホスト液晶 (H) と比較すると 20%以上も低減されており、(I-1)の化合物の粘 性が非常に小さいことがわかる。また (I-1) はモノ フルオロ体であるため誘電率異方性がホスト液晶(H) よりも小さくなっているが、閾値電圧はあまり高くなっ ていないことがわかる。

(実施例7) 液晶組成物の調製(2)

40 ホスト液晶 (H) 80 重量%及び実施例2で得られた (I-4)

[0101]

【化35】

【0102】の化合物20重量%からなるネマチック液 晶組成物 (M-4) を調製した。その液晶相上限温度 (T_{HI}) は124.5℃と高くなった。であった。こ

50 の (M-4) を同様に150℃で20時間放置した後に

その転移温度を測定したが、124.5℃で加熱前とほとんど変化がなかった。また、(M-4)の電圧保持率は調製時も加熱後もホスト液晶(H)と同様に充分高い値であった。

【0103】同様にして液晶素子を作成し、測定した電 気光学特性は以下の通りである。

ネマチック相上限温度 (T_M) 124.5℃

誘電率異方性(Δε)

4.83

閾値電圧(V t h)

1. 90V

応答時間 (τ)

21.8m秒

従って、閾値電圧を上昇させたり、あるいはその応答性 を悪化することなくそのネマチック相上限温度を上昇さ せていることがわかる。

【0104】以上のように一般式(I)の化合物は、

イ) ネマチック相温度範囲が広く、かつ、ロ) 閾値電圧 *

*が低く低電圧駆動が可能であり、ハ)高速応答が可能で さらに、ニ)電圧保持率が高くアクティブマトリックス 駆動も充分可能であるような液晶組成物の調製するうえ において非常に有用であることがわかる。

[0105]

【発明の効果】本発明に係わる一般式 (I) で表される 化合物は、実施例に示したように工業的にも容易に製造でき、熱、光、水等に対し、化学的に安定であり、現在 汎用されている液晶化合物あるいは組成物との相溶性に 10 も優れている。しかも一般式 (I) は、イ) ネマチック 相温度範囲が広く、かつ、ロ) 閾値電圧が低く低電圧駆動が可能であり、ハ) 高速応答が可能でさらに、ニ) 電圧保持率が高くアクティブマトリックス駆動も充分可能であるような液晶組成物の調製するうえにおいて非常に 有用であり実用的である。

フロントページの続き

(72)発明者 高津 晴義

東京都東大和市仲原3-6-27

※(72)発明者 竹内 清文

×

東京都板橋区高島平1-67-2